

附件

30	2D	2D_127	12940	液氮	108	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*2*IC-30	AXTRON	TS CCH31*2"(已改為37*2")	700423	2008.12	
31	2G	2G_81	12941	液氮	81	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*2*IC-3T	AXTRON	TS CCH31*2"(已改為37*2")	700781	2010.07	液氮機
32	1F	39	12942			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2012/7/31	
33	1F	40	12943			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2012/7/31	
34	1F	41	12944			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2012/3/31	
35	1F	42	12945			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2011/5/31	
36	1F	43	12946			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2011/6/30	
37	1F	44	12947			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2011/9/30	
38	1F	45	12948			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2011/6/30	
39	1F	46	12949			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2011/6/30	
40	1F	54	12950			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2010/6/29	
41	1F	55	12951			雷射切割機 Laser Scriber	Disco			2010/6/29	
42	1F	73	12986			晶片掃描機 wafer scanner	ASM			2010/4/26	
43	1F	74	12987			掃描機 Wafer Scanner	ASM			2007/12/31	
44	1F	53	12988			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2007/9/27	
45	1F	52	12989			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2010/7/31	
46	1F	51	12990			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2010/7/31	
47	1F	50	12991			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2011/2/28	
48	1F	49	12992			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2011/2/28	
49	1F	48	12993			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2012/9/30	
50	1F	47	12994			雷射切割機 Laser Scriber	OPTO SYSTEM			2012/9/30	
51	4A	4A_298	12995		432	光學真空鍍膜機ITO Optical Coater RPD-1000	option	RPD-1000	OTFG-1000	2011.12	
52	4D	4D_388	12996		305	ICP感應耦合電漿蝕刻機RIE-212ipcs	SAMCO	RIE-212IPC	29A2324	2008.04	
53	4E	4E_395	12997		427	ICP感應耦合電漿蝕刻機RIE-212ipcs	SAMCO	RIE-212IPC	30A2469	2009.03	
54	4E	4E_396	12998		308	ICP感應耦合電漿蝕刻機RIE-212ipcs	SAMCO	RIE-212IPC	30A2538	2009.01	
55	3D	3D_208	12999		171	ICP感應耦合電漿蝕刻機RIE-212ipcs	SAMCO	RIE-212IPC	30A2580	2009.07	
56	4D	4D_386	13000		302	ICP感應耦合電漿蝕刻機RIE-212ipcs	SAMCO	RIE-212IPC	28A2148	2006.11	
57	4D	4D_384	13001		303	感應耦合電漿蝕刻機	SAMCO	RIE-212IPC	29A2204	2007.09	
58	4B	4B_354	13002		418	自動去水烘烤機 Auto Hot Plate EL S604FA	EL S	EL S604FA	EL S-F004-1	無	
59	4C	4C_372	13003		428	自動去水烘烤機 Auto Hot Plate EL S604FA	EL S	EL S604FA	EL S-F004-1	無	

序號	區域	交接	查封編號	種類	拍賣序號	設備名稱	製造商	型號	機器序號	出版日期	註明
1	2B	2B_118	12905	不銹鋼	99	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3F	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700371	2008.09	
2	2B	2B_117	12907	不銹鋼	98	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3E	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700376	2008.09	
3	IG	IG_27	12909	淡黃	18	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-2T	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700675	2010.06	主體
4	IG	IG_27	12910	淡黃	18	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-2T(附件)	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700675	2010.06	附件
5	IG	IG_26	12911	淡黃	17	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 55*2*1C-2U	AXTRON	TS CASH55*2"	700576	2010.06	55片
6	2B	2B_120	12912	淡黃	101	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3H	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700412	2008.11	
7	IG	IG_29	12913	淡黃	20	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-2R	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700432	2010.01	潔淨精緻
8	2B	2B_119	12914	淡黃	100	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3G	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700409	2008.11	
9	IG	IG_30	12915	淡黃	21	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-2Q	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700431	2010.01	潔淨精緻
10	IB	IB_60	12919	不銹鋼	43	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 42*2*1C-2A	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700175	2007.11	42片
11	IB	IB_54	12921	不銹鋼	50	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 30*2*1C-2G	AXTRON	TS CASH30*2*(已改為37*2")	700263	2008.01	
12	IG	IG_28	12922	淡黃	19	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-2S	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700488	2010.01	
13	2D	2D_124	12923	淡黃	105	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3L	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700420	2008.12	
14	2D	2D_121	12924	淡黃	102	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3I	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700414	2008.11	
15	2D	2D_125	12925	淡黃	106	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3M	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700422	2008.12	
16	2D	2D_122	12926	淡黃	103	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3J	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700415	2008.11	
17	2D	2D_126	12927	淡黃	107	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3N	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700424	2008.12	
18	2D	2D_123	12928	淡黃	104	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS 31*2*1C-3K	AXTRON	TS CASH31*2*(已改為37*2")	700421	2008.12	
19	IB	IB_55	12929	天藍	49	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2F	AXTRON	TS19*2"	CS15310	2008.02	19片
20	ID	ID_47	12930	天藍	36	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2H	AXTRON	TS19*2"	CS15311	2008.03	19片
21	IB	IB_58	12931	天藍	46	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2C	AXTRON	TS19*2"	CS15202	2007.11	19片
22	IB	IB_57	12932	天藍	47	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2D	AXTRON	TS19*2"	CS15241	2007.12	19片
23	IB	IB_56	12933	天藍	48	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2E	AXTRON	TS19*2"	CS15242	2008.02	19片
24	ID	ID_46	12934	天藍	37	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2I	AXTRON	TS19*2"	CS15312	2008.04	19片
25	ID	ID_41	12935	天藍	31	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2N	AXTRON	TS19*2"	CS15470	2008.05	19片
26	IG	IG_32	12936	天藍	23	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2O	AXTRON	TS19*2"	CS15471	2008.07	19片
27	ID	ID_42	12937	天藍	32	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2M	AXTRON	TS19*2"	CS15469	2008.05	19片
28	IG	IG_31	12938	天藍	22	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2P	AXTRON	TS19*2"	CS15472	2008.08	19片
29	ID	ID_43	12939	天藍	33	有機金屬化學氣相沉積機台 CCS(19*2")-2L 1	AXTRON	TS19*2"	CS15486	2008.04	19片

2

90	1F	22	13038		上臘機 Wax bonding machine	客製					
91	1F	21	13039		磨光研磨機 Grind Machine	OPTO SYSTEM				2010/5/19	
92			13040		光罩對準機						移入
93	2F	102	13041		洗淨槽+CO2滅火器 Tank & CO2 Fire extinguisher	省誠				2007/7/31	
94	2F	101	13042		浮離清洗機 Floating Away Bench	禾昌				2013/3/31	
95	2F	100	13043		去光阻機 Photoresist Removal Machine	廣運				2011/12/31	
96	2F	98	13044		ICP去光阻設備 ICP Photoresist Removal machine	禾昌				2011/7/31	
97	2F	106	13045		Auto Coater 8626 Series system	C&D				2010/3/23	
98	2F	104	13046		排風櫃 Damper Bench	華揚				2010/12/31	
99	2F	103	13047		HMDS烘烤塗佈機 HMDS Oven	鑫力				2012/4/30	
100	2F	94	13048		Laser Lift-off System (JPSA-TX-260)	SYNOVA				2010/3/25	
101	4F	4F_405	13051		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CT-00332	2008.10	
102	4F	4F_421	13052		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-037	2009.06	
103	3I	3I_285	13053		SPIIN RINSE DRY垂直雙槽旋乾機(CT-608D)	瑞耘	CT-608D		CTSRD-042	2009.10	
104	4F	4F_420	13054		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-037	2009.06	
105	3I	3I_287	13055		SPIIN RINSE DRY垂直雙槽旋乾機(CT-608D)	瑞耘	CT-608D		CTSRD-041	2009.09	
106	3I	3I_284	13056		SPIIN RINSE DRY垂直雙槽旋乾機(CT-608D)	瑞耘	CT-608D		CTSRD-041	2009.09	
107	3I	3I_281	13057		SPIIN RINSE DRY垂直雙槽旋乾機(CT-608D)	瑞耘	CT-608D		CTSRD-042	2009.10	
108	4F	4F_408	13058		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-036	2009.06	
109	3I	3I_275	13059		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-040	2009.06	
110	4F	4F_410	13060		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-037	2009.02	
111	3I	3I_278	13061		SPIIN RINSE DRY旋乾機 CT-605D	瑞耘	CT-605D		CTSRD-040	2009.06	
112	4F	4F_411	13062		SPIIN RINSE DRY垂直雙槽旋乾機(CT-608D)	瑞耘	CT-608D		CTSRD-051	2010.05	
113	1M	1M_447	13064		坐式推高機(TOYOTA)	TOYOTA	7FB		7FB315	2002	
114	1F		13065		電動2噸推高機	KOLATAJIN	7FB20V(31532-底盤號碼)			2009/7/31	泳暉
115	1F	86	13068		自動貼膠機 Auto Tape Mounter	美壯				2011/4/30	
116	3E	3E_212	13070		自動撕金機AUTO Metal Lift-off(Model : FS FML-T2)	里德科技	FS FML-T2		無	無	
117	3G	3G_248	13073		自動上光阻機Auto coater(8600 Series system with 6*SVG Pump)	C&D	SVG 86xx		061709/0331	無	
118	4C	4C_381	13074		自動上光阻機Auto Coater	C&D	2-TRK-18626/36/361		041508/032	無	
119	4A	4A_295	13075		雷射切割機	NEW WAVE RES	LASER SCRIBER SH40 TTTA 40122			2006.12	主體

6

60	1I	1I_24	13004		12	烤箱 OVEN FO-576	華揚	FO-576	951202	2007.04	
61	1I	1I_22	13005		15	烤箱 OVEN FO-576	華揚	FO-576	951204	2007.04	
62	1I	1I_23	13006		13	烤箱 OVEN FO-576	華揚	FO-576	951203	2007.04	
63	1I	1I_25	13007		14	烘箱 OVEN FO-1344	華揚	FO-1344	951201	2007.04	
64	2C	2C_137	13008		121	烤箱 OVEN FO-576	華揚	FO-576	無	2008.08	
65	2C	2C-140	13009		122	烤箱 OVEN FO-576	華揚	FO-576	無	2008.01	
66	4D	4D_383	13010		354	烤箱 OVEN	華揚	FO-270	無	無	
67	4C	4C_370	13011		347	烤箱 OVEN	華揚	FO-270	無	無	
68	4D	4D_385	13012		355	烤箱 OVEN	華揚	FO-270	無	無	
69	1F	89	13013			螢光粉噴塗機 Spray Coating System AC-200	市川諾 AllChannel			2013/2/28	
70	1F	88	13014			分類機 Bin Sorter (M76A)	旺矽 MPI			2013/5/30	
71	1F	1F_74	13015		61	四元光激光量測機	德技	RPM2000	LS06101A4	2006.11	
72	4A	4A_339	13016		326	膜厚光譜儀	鴻碩企業有限公司	SR-1	506753	2006.11	
73	4B	4B_357	13017		287	手動曝光機Manual Aligner(Q4000-4IR)	QUINTEL	Q4000-4IR	287	2006.09	
74	4C	4C_378	13018		310	手動曝光機Manual Aligner	QUINTEL	Q4000-4IR	306	2008.04	
75	1F	24	13019			DBR 去光阻清洗機 DBR Clean DBR Photoresist Removal machine	弘塑			2013/4/30	
76	1F	25	13020			四元研磨機 GAAS Grind Machine	沖成 G&N			2007/4/30	
77	1F	27	13021			洗淨槽+CO2滅火器*1 Tank & CO2 Fire extinguisher	宥誠			2007/9/24	
78	4F	115	13026			研磨機 Grind Machine	客製				
79	1F	36	13027			晶圓拋光機 Wafer Polishing Machine	創技 SPEEDFAM			2011/3/31	
80	1F	37	13028			下臘機 De_Wax machine	NEWLAB				
81	1F	38	13029			下臘機 De_Wax machine	NEWLAB				
82	1F	35	13030			藍光上蠟機 Wax bonding machine	OPTO SYSTEM			2007/4/30	
83	1F	33	13031			下臘機 De_Wax machine	NEWLAB				
84	1F	32	13032			藍光研磨機 Grind Machine	OPTO SYSTEM			2007/4/30	
85	1F	31	13033			藍光研磨機 Grind Machine	OPTO SYSTEM			2010/5/13	
86	1F	30	13034			藍光拋光機 Polishing Machine	OPTO SYSTEM			2010/6/29	
87	1F	29	13035			藍光拋光機 Polishing Machine	OPTO SYSTEM			2010/6/29	
88	1F	28	13036			藍光拋光機 Polishing Machine	OPTO SYSTEM			2007/4/30	
89	1F	23	13037			藍光拋光機 Polishing Machine	OPTO SYSTEM			2007/4/30	

98

120	4C	4C_380	13076		274	自動上光阻機Auto coater	C&D	2-TRK:1/8626/36/36/1	041508/032	無	
121	4B	4B_359	13077		285	自動上光阻機Auto Coater	C&D	2-TRK:1/8626/36/36/1	42208/0323	無	
122	4A	4A_313	13078		439	O2 Plasma電漿清洗機PRS	志聖	PRS	615-090800	2009.10	
123	4A	4A_295	13081		343	雷射切割機(附件)	NEW WAVE RES	LASER SCRIBER SH40 TITAN	40122	2006.12	附件
124	2J	2J_149	13082		370	步進式曝光機NIKON STEPPER NSR200519C(refurbished)	NIKON	NSR-200519C	904046	1993.05	潔淨精微
125	4B	4B_360	13083		344	自動曝光機Auto Mask Aligner KP-4100	DNK	MA-4100	DNK-20606	2006.11	潔淨精微
126	3G	3G_264	13084		394	自動光罩檢查機	友立新科技	IER-880M	IER-880M-CHI-01	2011.07	
127	1J	1J_11	13085		362	EBARA PUMP ESA80W-HDF MO機台用Process PUMP for 55*2	台灣佳原精密	ESA80W-HDF	DHG00003	無	
128	4D	4D386	13086			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS10N 托爾真空	DEA00025		PARTS
129	3D	3D_208	13087			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AA10 托爾真空	DEA01221		PARTS
130	4D	4D384	13088			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS10N 托爾真空	DEA00034		PARTS
131	4D	4D388	13089			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS20N 托爾真空	DEB00008		PARTS
132	4E	4E395	13090			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS20N 托爾真空	DEB00053		PARTS
133	3D	3D208	13091			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS20N 托爾真空	DEB00043		PARTS
134	4E	4E395	13092			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AA10 托爾真空	DCA01190		PARTS
135			13093			EBARA PUMP 乾世幫浦(不斷電系統)	台灣佳原精密	AA10 托爾真空	DCA01190		PARTS
136	4D	4D388	13094			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AA10 托爾真空	DCA01205		PARTS
137	4D	4D486	13095			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AA10 托爾真空	DCA00801		PARTS
138			13096			EBARA PUMP 乾世幫浦	台灣佳原精密	AAS20N 托爾真空	DEB00059		PARTS
139	4A	4A298	13097			UCVAC DRY PUMP 乾世幫浦		Lp90	A82A-01446		PARTS
140	3G	3G_250	13099		182	半自動顯影Bench	禾昌	HIMJ-8222	無	無	潔淨精微未

以下空白

65

